(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire	POUR SUITE	voir la notification de transr (formulaire PCT/ISA/220) e		
NA2 99070PCT	A DONNER	(Ioinidialle FC1/ISAV220) e	st, le cas écrieant, le	point 5 ci-apres
Demande internationale n°	Date du dépôt inte	emational <i>(jour/mois/année)</i>	(Date de priorité (la (jour/mois/année)	plus ancienne)
PCT/FR 00/03327	29/	11/2000	,	12/1999
Déposant				
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE				
		_		
Le présent rapport de recherche internation déposant conformément à l'article 18. Une				ale, est transmis au
Ce rapport de recherche internationale co	mprend3	feuilles.		
X II est aussi accompagné d	d'une copie de chaq	ue document relatif à l'état d	le la technique qui y	est cité.
Base du rapport				
a. En ce qui concerne la langue , la langue dans laquelle elle a été dé				nternationale dans la
la recherche international	e a été effectuée su	r la base d'une traduction de	e la demande interna	tionale remise à l'administration.
b. En ce qui concerne les séquence la recherche internationale a été é				e internationale (le cas échéant),
contenu dans la demande		, ,	•	
déposée avec la demand	e internationale, sοι	is forme déchiffrable par ord	linateur.	
remis ultérieurement à l'a	dministration, sous	forme écrite.		
remis ultérieurement à l'a	dministration, sous	forme déchiffrable par ordina	ateur.	
La déclaration, selon laqu divulgation faite dans la d	ielle le listage des s emande telle que d	équences présenté par écrit éposée, a été fournie.	et fourni ultérieurem	ent ne vas pas au-delà de la
La déclaration, selon laqu du listage des séquences			échiffrable par ordina	teur sont identiques à celles
2. Il a été estimé que certa	ines revendication	s ne pouvaient pas faire l'	objet d'une recherc	the (voir le cadre I).
3. Il y a absence d'unité de	el'invention (voir le	cadre II).		
4. En ce qui concerne le titre ,				
X le texte est approuvé tel c	μυ'il a été remis par	le déposant.		
Le texte a été établi par l'	administration et a l	a teneur suivante:		
5. En ce qui concerne l'abrégé,				
le texte est approuvé tel c		•		
	ns à l'administration	oli par l'administration confor dans un délai d'un mois à c		8.2b). Le déposant peut expédition du présent rapport
6. La figure des dessins à publier avec	l'abrégé est la Figu	re n°		
suggérée par le déposant	t.		X	Aucune des figures n'est à publier.
parce que le déposant n'a	a pas suggéré de fig	ure.		irest a publici.
parce que cette figure car	actérise mieux l'inv	ention.		

1 . -

RAPPORT DE RECHE<u>PC</u>HE INTERNATIONALE



A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 H01L31/032 H01L31/0336 H01L31/0224 H01L31/0216

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 H01L

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, WPI Data, INSPEC, PAJ

C. DOCUME	INTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	HERMANN A M ET AL: "Low-cost deposition of CuInSe2 (CIS) films for CdS/CIS solar cells"	1,2,6, 10,14
	SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS,NL,ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, vol. 52, no. 3-4, 30 avril 1998 (1998-04-30), pages 355-360, XP004129744 ISSN: 0927-0248 page 356 -page 357	
X	EP 0 372 929 A (MINNESOTA MINING & MFG) 13 juin 1990 (1990-06-13) colonne 2, ligne 34 -colonne 5, ligne 29; figure 1 colonne 8, ligne 4 -colonne 9, ligne 22; revendications 1,5,10	1-4,6, 10-12

Yoir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	X Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
'A' document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent 'E' document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date 'L' document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) 'O' document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens 'P' document publié avant la date de dépôt international, mais	T' document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention X' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément Y' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier &' document qui fait partie de la même famille de brevets
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
5 avril 2001	12/04/2001
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Fonctionnaire autorisé
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Visentin, A

			- 1	
	•			
٠,				
	•			



C.(suite) D	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Catégorie °		pertinents	no. des revendications visées
X	US 5 078 804 A (CHEN WEN S ET AL) 7 janvier 1992 (1992-01-07) colonne 2, ligne 24-67; figures 1-3 colonne 4, ligne 47 -colonne 5, ligne 46		1,2,6, 10,14
X .	KUSHIYA K ET AL: "APPLICATION OF STACKED ZNO FILMS AS A WINDOW LAYER TO CU(INGA)SE2-BASED THIN-FILM MODULES" JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, PUBLICATION OFFICE JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. TOKYO, JP, vol. 38, no. 7A, juillet 1999 (1999-07), pages 3997-4001, XP000877719 ISSN: 0021-4922 le document en entier		1,2,4,6, 10,14
Α	DEVANEY W E ET AL: "4-CM2 CUINGASE2 BASED SOLAR CELLS" RECORD OF THE PHOTOVOLTAIC SPECIALISTS CONFERENCE, US, NEW YORK, IEEE, vol. CONF. 21, 21 mai 1990 (1990-05-21), pages 535-540, XP000480324 le document en entier		1,2,6, 10,14
A	KUSHIYA K ET AL: "Development of Cu(InGa)Se2 thin-film slar cells with Zn-compound buffer" COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. E.C. PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY CONFERENCE. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE, 23 octobre 1995 (1995-10-23), XP002092401 le document en entier		1,2,6, 10,14
A .	EP 0 252 489 A (NUKEM GMBH) 13 janvier 1988 (1988-01-13)		

			•		
	a *				
				•	
÷					
		•			
			,		
					-
· · · · · · · · · · · · · · · · ·					
•••			•		
		•			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

on patent family members

In onal Application No
PCT/FR 00/03327

Patent document cited in search report	t	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0372929	Α	13-06-1990	US 4940495 A JP 2202068 A	10-07-1990 10-08-1990
US 5078804	Α	07-01-1992	NONE	
EP 0252489	Α	13-01-1988	DE 3704880 A BR 8703548 A JP 63029410 A NO 872879 A	21-01-1988 22-03-1988 08-02-1988 12-01-1988

	•	
,	;	
		•
	•	
	e e	

P. 20

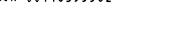


INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nal Application No

PCT/FR 00/03327 CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER PC 7 H01L31/032 H01L31/0336 H01L31/0224 H01L31/0216 According to International Patent Classification (IPC) or to both regional classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 HO1L Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical search terms used) EPO-Internal, WPI Data, INSPEC, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages 1,2,6, HERMANN A M ET AL: "Low-cost deposition X 10,14 of CuInSe2 (CIS) films for CdS/CIS solar cells' SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, NL, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, vol. 52, no. 3-4, 30 April 1998 (1998-04-30), pages 355-360, XP004129744 ISSN: 0927-0248 page 356 -page 357 1-4,6, EP 0 372 929 A (MINNESOTA MINING & MFG) X 10-12 13 June 1990 (1990-06-13) column 2, line 34 -column 5, line 29; column 8, line 4 -column 9, line 22; claims 1,5,10 Patent family members are listed in annex. Further documents are tisted in the continuation of box C. X X Special categories of cited documents: T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is ched to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *C* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the International filing date but are than the priority date claimed '&' document member of the same patent family Date of malling of the international search report Date of the actual completion of the international search 12/04/2001 5 April 2001 Authorized officer Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.S. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Riswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 851 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3018 Visentin, A







INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern. .tel Application No PCT/FR 00/03327

		PCT/FR 00/0	3367
Cominus	TION) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		levent to claim No.
ategory *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		
X	US 5 078 804 A (CHEN WEN S ET AL) 7 January 1992 (1992-01-07) column 2, line 24-67; figures 1-3 column 4, line 47 -column 5, line 46		1,2,6, 10,14
x	KUSHIYA K ET AL: "APPLICATION OF STACKED ZNO FILMS AS A WINDOW LAYER TO CU(INGA)SE2-BASED THIN-FILM MODULES" JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, PUBLICATION OFFICE JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. TOKYO, JP, vol. 38, no. 7A, July 1999 (1999-07), pages 3997-4001, XP000877719 ISSN: 0021-4922 the whole document		1,2,4,6, 10,14
A	DEVANEY W E ET AL: "4-CM2 CUINGASE2 BASED SOLAR CELLS" RECORD OF THE PHOTOVOLTAIC SPECIALISTS CONFERENCE, US, NEW YORK, IEEE, vol. CONF. 21, 21 May 1990 (1990-05-21), pages 535-540, XP000480324 the whole document		1,2,6, 10,14
A	KUSHIYA K ET AL: "Development of Cu(InGa)Se2 thin-film slar cells with Zn-compound buffer" COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. E.C. PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY CONFERENCE. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE, 23 October 1995 (1995-10-23), XP002092401 the whole document		1,2,6, 10,14
A	EP 0 252 489 A (NUKEM GMBH) 13 January 1988 (1988-01-13)		

P. 22



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family increbers

.ial Application No PCT/FR 00/03327

Patent document cited in search repor	<u> </u>	Publication date	Patent family member(\$)	Publication date
EP 0372929	Α	13-06-1990	US 4940495 A JP 2202068 A	10-07-1990 10-08-1990
US 5078804	Α	07-01-1992	NONE	
EP 0252489	A	13-01-1988	DE 3704880 A BR 8703548 A JP 63029410 A NO 872879 A	21-01-1988 22-03-1988 08-02-1988 12-01-1988

Form PCT/ISA/210 (patient Ismily annex) (July 1992)



(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



(43) Date de la publication internationale 14 juin 2001 (14.06.2001)

(10) Numéro de publication internationale WO 01/43204 A1

(51) Classification internationale des brevets7: H01L 31/032, 31/0336, 31/0224, 31/0216 Jülich (DE) JANKE, Nikolas [DE/DE]: Vennstrasse 2, 52134 Herzogenrath (DE), SCHÜTT, Jürgen [DE/DE]; Thomashofstrasse 17, 52070 Aachen (DE).

(21) Numéro de la demande internationale:

PCT/FR00/03327

(74) Mandataires: ATTARD, Nadine etc.; Saint-Gobain Recherche, 39, quai Lucien Lefranc, F-93300 Aubervilliers (FR).

(22) Date de dépôt international:

29 novembre 2000 (29.11.2000)

(81) États désignés (national): JP, KR, US.

(25) Langue de dépôt: (26) Langue de publication: français français

(84) États désignés (régional): brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

(30) Données relatives à la priorité:

7 décembre 1999 (07.12/1999) 199 58 878.3

Publiée:

Avec rapport de recherche internationale. Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des

revendications, sera republiée si des modifications sont reçues.

(71) Déposant (pour tous les États désignés saufUS): SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE [FRYFR]; 18, avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): ¡HAUS-SLER, Wulf [DE/DE]; Selgersdorfer Strasse 26, 52428 En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING SOLAR CELLS AND THIN-FILM SOLAR CELL

(54) Titre: PROCEDE POUR LA FABRICATION DE CELLULES SOLAIRES ET CELLULE SOLAIRE A COUCHE MINCE

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a thin-film solar cell, comprising an absorber layer and at least one transparent window electrode. According to the method, the window electrode is produced with a first metal-based thin film, which receives an anti-reflection treatment, at least on the side on which the light is incident. According to the invention, the solar cell also comprises at least one first highly light-refracting oxide or nitride layer between the absorber layer and the first metallic layer. This leads to a considerable improvement in the conductivity of the window electrode and at the same time, reduces the thickness compared to conventional window electrodes which usually consist of zinc oxide made conductive by doping.

(57) Abrégé: On décrit un procédé pour la fabrication d'une cellule solaire à couche mince, qui comprend une couche d'absorbeur ainsi qu'au moins une électrode de fenêtre transparente, dans lequel l'électrode de fenêtre est fabriquée avec une première couche mince à base métallique, qui est traitée antireflets au moins sur le côté d'incidence de la lumière. Selon l'invention, la cellule solaire comprend en outre, entre la couche d'absorbeur et la première couche métallique, au moins une première couche d'oxyde ou de nitrure hautement réfringente. On obtient ainsi une importante amélioration de la conductivité de l'électrode de fenêtre et en même temps une diminution d'épaisseur par rapport à des électrodes de fenêtre conventionnelles, qui se composent le plus souvent d'oxyde de zinc rendu conducteur par dopage.

.

WO 01/43204 PCT/FR00/03327

PROCEDE POUR LA FABRICATION DE CELLULES SOLAIRES ET CELLULE SOLAIRE A COUCHE MINCE

5

10

35

L'invention se rapporte à des cellules solaires à couche mince présentant les caractéristiques du préambule de la revendication indépendante 1, ainsi qu'à un procédé pour la fabrication de cellules solaires à couche mince présentant les caractéristiques du préambule de la revendication 10.

Il est connu que les cellules solaires photovoltaïques 15 bâties sur un support comprennent une électrode frontale ou de fenêtre, une couche d'absorbeur et une électrode arrière. D'une façon générale et dans ce qui suit, on appelle électrode de fenêtre l'électrode à travers le plan de laquelle la lumière à convertir en tension, respectivement 20 en puissance, électrique pénètre dans la couche d'absorbeur. L'électrode de fenêtre doit donc être aussi transparente que possible, respectivement présenter une transmission élevée de la lumière, afin de ne pas réduire inutilement le rendement de la cellule solaire. Au contraire, l'électrode 25 arrière prévue sur l'autre face de la couche d'absorbeur peut être relativement épaisse et opaque. Elle doit se caractériser essentiellement par une résistance électrique de surface aussi faible que possible et une bonne adhérence à la couche d'absorbeur ainsi que le cas échéant au 30 substrat. Les électrodes arrière sont la plupart du temps fabriquées en molybdène métallique, qui remplit conditions précitées.

Dans le type le plus répandu de cellules solaires à couche mince, l'électrode arrière est disposée entre un support, le substrat, et la couche d'absorbeur; l'électrode de fenêtre transparente se trouve sur la face de la cellule située à l'opposé du substrat. De même, le substrat ne doit dès lors pas nécessairement être transparent. Il peut être

5 constitué de verre, de céramique, de films de polymère ou aussi de tôles métalliques.

Dans les cellules solaires à superstrate, l'électrode de fenêtre est disposée entre le support ici nécessairement aussi hautement transparent et le cas échéant antireflet peu réfléchissant et la couche d'absorbeur, de telle façon que la lumière parvienne à la couche d'absorbeur à travers le support et l'électrode de fenêtre. Ici, l'électrode arrière située à l'opposé du support ne doit pas être transparente.

10

30

35

Ġ

La couche d'absorbeur est le plus souvent constituée d'une couche de chalcopyrite avec des additions de cuivre, 15 indium et sélénium (dites couches d'absorbeur CIS), quelquefois aussi du soufre au lieu du sélénium. Occasionnellement, la couche d'absorbeur est aussi additionnée de gallium (couches d'absorbeur CIGS). La 20 couche d'absorbeur présente en règle générale la conduction Pour fabriquer une transition pn, on applique sur la couche d'absorbeur à conduction p une couche tampon en une matière à conduction n d'une épaisseur de moins de 100 nm. Il est connu du brevet (US-4.611.091), d'utiliser du sulfure de cadmium (CdS) comme matière pour la couche tampon avec 25 une électrode de fenêtre conductrice en ZnO placée pardessus.

l'on utilise comme matière pour l'électrode Si fenêtre l'oxyde de zinc (ZnO) ou un autre transparent, cette matière en soi diélectrique doit être déposée comme semi-conducteur dopé. La conductivité est obtenue par dopage, entre autres avec de l'aluminium ou du A l'échelle industrielle, ces électrodes de fenêtre bore. plus souvent déposées pulvérisation par (pulvérisation cathodique sous champ magnétique) en surface sur la couche d'absorbeur. On a cependant alors besoin de couches d'une épaisseur de 400 nm et plus, pour limiter la résistance superficielle à un niveau utilisable. fait, la transmission de la lumière est toutefois réduite

25

30

35

par rapport à des couches plus minces. Un autre inconvénient 5 de ce procédé est que les paramètres de la pulvérisation, en partielle d'oxygène particulier la pression l'atmosphère réactive de la chambre de pulvérisation, ne peuvent être réglés de façon variable que dans un domaine très étroit pour obtenir des résultats optimaux. Enfin, le 10 dépôt de couches de ZnO relativement épaisses est également coûteux à cause d'une vitesse de revêtement relativement faible du zinc métallique dans une atmosphère peut utiliser des cibles En variante, on réactive. l'oxyde de déjà de qui se composent 15 céramiques, conducteur désiré. Il n'y a cependant aucun avantage en matière de vitesse de dépôt.

On peut certes produire une électrode de fenêtre en ZnO avec des résultats également encore utilisables au point de vue optique, par le dépôt chimique en phase vapeur (CVD / Chemical Vapor Deposition), on doit cependant admettre des épaisseurs de couche encore plus grandes atteignant jusqu'à 1500 nm pour obtenir par ce procédé une conductivité satisfaisante, parce que la densité matérielle des couches ainsi produites est inférieure à celle des couches déposées par pulvérisation.

On a également constaté qu'une couche relativement mince (par exemple 100 nm) en ZnO diélectrique entre la couche d'absorbeur et l'électrode de fenêtre en ZnO rendu conducteur par dopage augmentait le rendement de la cellule solaire, et qu'elle influençait aussi de façon positive la stabilité du procédé.

Un avantage de cette configuration est cependant que les cellules solaires connues avec des couches d'absorbeur CIS ont un potentiel de tension de repos, qui repose sur une différence de charge entre la couche d'absorbeur à conduction p et l'électrode de ZnO rendu conducteur par dopage (à conduction n).

L'invention a pour objet de révéler un procédé pour la

5 fabrication économique de cellules solaires avec une électrode de fenêtre améliorée et de proposer des cellules solaires à couche mince équipées de telles électrodes de fenêtre.

Conformément à l'invention, cet objectif est atteint 10 par les caractéristiques de la revendication indépendante 10 en ce qui concerne le procédé et par les caractéristiques de la revendication 1 en ce qui concerne les cellules solaires. Les caractéristiques des revendications secondaires respectivement dépendantes des revendications indépendantes 10 et 1 divulguent des variantes avantageuses de ces objets.

Ainsi, l'électrode de fenêtre peut être fabriquée avec une couche mince à base métallique, qui est traitée antireflets par au moins une couche d'oxyde ou de nitrure hautement réfringente au moins sur le côté d'incidence de la lumière.

20

25

30

35

Avec l'utilisation d'une couche métallique, respectivement d'une couche à base métallique, conductivité de l'électrode de fenêtre est en général Avec le traitement antireflets au moins sur le côté d'entrée de la lumière de la couche métallique (c'est-à-dire de sa surface opposée à la couche d'absorbeur), on assure lumière utilisable traverse aussi effectivement l'électrode et n'est pas réfléchie pour la plus grande partie ou complètement à la surface de la couche métallique.

En principe, il est peu important que la couche antireflets soit elle-même électriquement conductrice ou non. Elle peut être déposée en une couche unique ou en une succession de couches, avec les seules limitations qu'elle doit d'une part être suffisamment transparente et d'autre part qu'elle adhère bien sur la couche métallique et qu'elle soit chimiquement compatible avec celle-ci.

Selon un mode de réalisation de l'invention, au moins une des couches diélectriques se compose d'oxyde de zinc.

Conformément à l'invention, la couche métallique se

15

20

25

30

35

5 compose d'argent ou d'alliage d'argent et la couche antireflet est une couche d'oxyde ou de nitrure hautement réfringente

Dans une variante, une couche ou une succession de couches hautement réfringente est également disposée entre la couche d'absorbeur et la couche métallique de l'électrode de fenêtre. Pour celle-ci également, il est en principe peu important qu'elle soit électriquement conductrice ou non, sachant qu'elle ne doit en aucun cas limiter sensiblement le flux de courant entre la couche d'absorbeur et l'électrode de fenêtre par sa résistance ohmique.

Dans une réalisation particulièrement préférée, on produit l'électrode de fenêtre sous forme d'une succession de couches constituée d'une couche diélectrique, d'une couche à base de métal ou d'alliage et d'une autre couche diélectrique.

Sans sortir du cadre de l'invention, l'électrode de fenêtre peut comprendre successivement une première couche hautement réfringente, une première couche métallique, une deuxième couche hautement réfringente, une deuxième couche métallique et ladite couche antireflet.

Les couches hautement réfringentes, éventuellement diélectriques, peuvent être déposées de façon connue sous forme d'oxydes (ZnO, SnO₂, BiO_x, TiO₂, Al₂O₃) ou de nitrures (AlN, Si₃N₄). La couche métallique se compose de préférence d'éléments ou d'alliages ayant une conductivité élevée, comme par exemple Ag, Cu, Au, Al ou des alliages de ceux-ci.

La cellule solaire selon l'invention peut en outre comprendre au moins une couche métallique et une couche d'oxyde ou de nitrure hautement réfringente.

De façon particulière, la couche métallique, en particulier une couche d'argent, de l'électrode de fenêtre, a une épaisseur de moins de 20 nm et l'épaisseur totale de l'électrode de fenêtre est inférieure à 120 nm.

Pour protéger la mince couche conductrice déjà terminée

5 contre l'oxydation pendant le dépôt d'une couche hautement réfringente, respectivement diélectrique, on peut éventuellement prévoir une couche de blocage à base par exemple de NiCr, Ti, Al ou Pb entre la couche à base métallique et la couche hautement réfringente, 10 respectivement diélectrique, à déposer après celle-ci.

En principe, des successions de couches comprenant deux couches diélectriques avec une couche métallique intermédiaire (couche de fonction) sont connues d'une façon générale comme couches d'isolation thermique pour diminuer l'émissivité des vitrages de bâtiments ou d'automobiles. 15 Les couches diélectriques y jouent le rôle de traitement antireflets de la couche métallique intermédiaire en raison de la différence d'indice de réfraction. Sans les couches diélectriques, la couche à base métallique réfléchirait trop fortement aussi la lumière visible, ce qui n'est en aucun 20 cas souhaitable pour les vitrages d'automobiles.

Il est également connu qu'il existe une relation entre la conductivité électrique et l'effet d'isolation thermique de la couche de fonction, telle que sa réflexion de l'infrarouge est également élevée lorsque la conductivité est grande.

25

30

35

L'utilisation de telles successions de couches déjà largement employées et fabriquées en grandes dimensions comme électrodes de fenêtre offre d'une part l'avantage d'une fabrication nettement plus économique par comparaison avec les électrodes de fenêtre en ZnO conventionnelles, et d'autre part les épaisseurs totales de ces couches peuvent être notablement réduites en raison de la résistance de surface nettement moindre, par exemple d'une couche d'argent métallique, par rapport aux 400 nm de ZnO nécessaires jusqu'à présent.

L'élément de fenêtre selon l'invention peut donc comprendre une succession d'une première couche hautement réfringente, d'une première couche métallique et d'une

15

20

25

30

35

5 deuxième couche hautement réfringente.

Ainsi, la résistance de surface nécessaire de $R_{\rm II} < 10$ $\Omega_{\rm II}$ peut être obtenue avec une couche d'argent de moins de 20 nm d'épaisseur, qui se trouve entre deux couches diélectriques d'environ 30 à 50 nm d'épaisseur. On peut donc ainsi réaliser une électrode de fenêtre de moins de 120 nm d'épaisseur.

Sans sortir du cadre de l'invention, l'élément de fenètre peut aussi comprendre la succession qui vient d'être évoquée à laquelle s'ajoute une deuxième couche métallique et la couche antireflet. Dans cet empilement de cinq couches, la couche métallique peut se composer d'argent ou d'un alliage d'argent.

L'électrode de fenêtre conforme à l'invention peut être utilisée non seulement avec des cellules solaires à couche mince CIS, mais aussi pour des cellules solaires produites par d'autres technologies à couche mince en modèles à substrat ou à superstrat. Des cellules solaires avec du silicium amorphe ou du tellurure de cadmium comme couche d'absorbeur peuvent également être équipées de l'électrode de fenêtre discutée ici. On peut également imaginer de remplacer les deux couches d'électrode d'une cellule solaire à couche mince par l'électrode transparente conforme à l'invention.

On peut aussi réaliser une combinaison de l'électrode contenant une couche métallique avec une mince couche d'oxyde conductrice, logée entre l'absorbeur et la couche métallique.

Pour la réalisation d'un exemple, on a déposé sur une cellule solaire à couche mince CIS de structure verre/Mo/CIS/CdS une électrode de fenêtre ayant la structure suivante:

diélectrique l ZnO env. 50 nm blocage Ti env. 3 nm

5 métal Ag env. 15 nm diélectrique 2 ZnO env. 55 nm Si $_3N_4$ env. 30 nm,

10

25

dans laquelle la couche de nitrure de silicium sert essentiellement de protection mécanique contre les dommages (griffures). Un effet supplémentaire peut être la diminution de la diffusion de l'humidité dans la couche d'absorbeur, qui abaisse la stabilité de stockage des cellules solaires non blindées, respectivement la stabilité climatique des modules solaires stratifiés.

15 Pour une couche de cette nature déposée sur du verre, on a déterminé une résistance de surface de R $_{\square}$ = 8,5 Ω_{\square} . Sur une cellule solaire munie de cette couche, on a mesuré un taux de réflexion de 1,2 % dans le domaine du spectre visible. Par rapport aux électrodes de conventionnelles, qui ont un taux de réflexion d'environ 20 8 %, cette structure de couche a donc un effet de réduction la réflexion, elle apporte donc une transmission améliorée de la lumière dans la couche d'absorbeur.

L'échantillon a été divisé en quatre cellules solaires, sur chacune desquelles un contact métallique a été déposé par vaporisation. En guise de référence, on a déposé sur une cellule solaire ayant la même structure du ZnO:Al rendu conducteur par dopage à l'aluminium comme électrode de fenêtre.

30 Sur ces cellules solaires, on a mesuré les grandeurs caractéristiques suivantes:

	Tension à vide U _{oc} [mV]	Courant de court-circuit I _{SC} [mA/cm²]	Taux de remplissage FF [%]	Rende- ment n [%]
Cellule 1	522	24,1	. 66, 5	
Cellule 2	535	23,9	66,6	8,4
Cellule 3	517	24,8	66,3	8,5
Cellule 4	509	24,8	64,9	8,5 8.2

10

15

20

25

30

Référence 610 31 77 14,6

Certes, les valeurs des cellules 1 à 4 sont inférieures aux valeurs de comparaison mesurées avec la cellule de référence, on a cependant dans une première étape fait la preuve de l'applicabilité de principe de l'électrode de fenêtre en sandwich. On escompte aussi pouvoir obtenir des valeurs encore meilleures par une optimisation adéquate du dépôt et des épaisseurs de couche.

Le rendement comparativement plus bas des cellules solaires avec l'électrode de fenêtre conforme à l'invention s'explique par le fait que le domaine de longueurs d'onde, dans lequel l'électrode de fenêtre est transparente (environ 300 nm à 900 nm) est plus petit que le domaine de grande sensibilité spectrale de la couche d'absorbeur (environ 300 nm à 1300 nm). Dans ce cas spécifique, la quantité de lumière incidente utilisable dans le domaine de longueurs d'onde entre environ 900 nm et 1300 nm est ainsi réfléchie par l'électrode de fenêtre.

On peut s'attendre à des résultats comparables à ceux de l'échantillon de référence lorsque le domaine de haute transmission de l'électrode de fenêtre aura été davantage adapté à la sensibilité spectrale de l'absorbeur, c'est-àdire après la possibilité que l'électrode de fenêtre soit également transparente pour des longueurs d'onde supérieures à 900 nm jusqu'environ 1300 nm. Des possibilités d'abaisser réflexion supérieur en influencant seuil de conductivité de la couche métallique sont bien connues de l'homme de métier. La conductivité de la couche métallique chute cependant lorsque l'on augmente sa transparence pour de plus grandes longueurs d'onde.

15

5 REVENDICATIONS

- 1. Cellule solaire à couche mince comprenant une couche d'absorbeur en particulier de type CIS, et au moins une électrode de fenêtre transparente disposée sur le côté d'incidence de la lumière, ladite électrode comprenant au moins une première couche mince à base métallique et au moins une couche antireflet déposée sur le côté d'incidence de la lumière situé à l'opposé de la couche d'absorbeur, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre, entre la couche d'absorbeur et la couche métallique de l'électrode de fenêtre, au moins une première couche d'oxyde ou de nitrure hautement réfringente.
- 2. Cellule solaire à couche mince selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'au moins une des couches diélectriques se compose d'oxyde de zinc.
- 20 3. Cellule solaire à couche mince selon la revendication 1, caractérisée en ce que la couche métallique se compose d'argent ou d'alliage d'argent et en ce que la couche antireflet est une couche d'oxyde ou de nitrure hautement réfringente.
- 4. Cellule solaire à couche mince selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'électrode de fenêtre est formée d'une succession de couches comprenant au moins une couche diélectrique, ladite couche métallique et une autre couche diélectrique.
- 30 Cellule solaire selon l'une quelconque des précédentes, caractérisée revendications en que l'électrode de fenêtre comprend successivement première couche hautement réfringente, ladite première métallique, une deuxième couche hautement 35 réfringente, une deuxième couche métallique et ladite couche antireflet.
 - 6. Cellule solaire à couche mince selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que, au moins une des couches hautement réfringente se

15

20

25

30

- 5 compose de l'un des oxydes ZnO, SnO₂, BiOx, TiO₂, Al₂O₃ et/ou de l'un des nitrures AlN, Si₃N₄.
 - 7. Cellule solaire à couche mince selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend une seconde électrode qui se compose d'au moins une couche métallique et d'une couche d'oxyde ou de nitrure hautement réfringente.
 - 8. Cellule solaire à couche mince selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la couche métallique, en particulier une couche d'argent, de l'électrode de fenêtre, a une épaisseur de moins de 20 nm et l'épaisseur totale de l'électrode de fenêtre est inférieure à 120 nm.
 - 9. Cellule solaire à couche mince selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que entre la couche métallique et une des couches hautement réfringentes, est disposée une couche de blocage.
 - 10. Procédé pour la fabrication d'une cellule solaire à couche mince qui comprend une couche d'absorbeur ainsi qu'au moins une électrode de fenêtre transparente disposée sur le côté d'incidente de la lumière, avec au moins une couche métallique et une couche antireflet appliquée sur le côté d'incidence de la lumière, caractérisé en ce qu'elle est fabriquée de telle façon qu'entre la couche d'absorbeur et la couche métallique de l'électrode de fenêtre, au moins une couche d'oxyde ou de nitrure hautement réfringente est prévue.
 - 11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que la fenêtre d'électrode est formée d'une succession de couches avec, entre deux couches d'oxyde ou de nitrure hautement réfringentes, une couche mince à base métallique.
 - 12. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que l'électrode de fenêtre est formée d'une succession d'une première couche diélectrique ou transparente conductrice, de la couche conductrice à base métallique et

5 d'une autre couche diélectrique ou transparente conductrice.

- 13. Procédé suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la cellule solaire comprend une seconde électrode également constituée d'au moins une couche métallique mince et d'une couche d'oxyde ou de nitrure hautement réfringente.
- 14. Procédé selon l'une des revendications 9 à 11, caractérisé en ce que la cellule solaire est constituée d'une couche d'absorbeur en chalcopyrite.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interr. nal Application No PCT/FR 00/03327

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H01L31/032 H01L31/0336 H01L31/0224 H01L31/0216 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H01L Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, INSPEC, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Citation of document, with indication. where appropriate, of the relevant passages Category ° HERMANN A M ET AL: "Low-cost deposition 1,2,6, Χ 10,14 of CuInSe2 (CIS) films for CdS/CIS solar cells" SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, NL, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, vol. 52, no. 3-4, 30 April 1998 (1998-04-30), pages 355-360, XP004129744 ISSN: 0927-0248 page 356 -page 357 1-4.6.X EP 0 372 929 A (MINNESOTA MINING & MFG) 10 - 1213 June 1990 (1990-06-13) column 2, line 34 -column 5, line 29; column 8, line 4 -column 9, line 22; claims 1,5,10 Patent family members are listed in annex. Further documents are listed in the continuation of box C. Х Special categories of cited documents: "T" tater document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but 'A' document defining the general state of the art which is not cited to understand the principle or theory underlying the considered to be of particular relevance 'E' earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention filing date cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docudocument referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed *&* document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 5 April 2001 12/04/2001 Authorized officer Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. Visentin, A Fax: (+31-70) 340-3016

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern. .1al Application No
PCT/FR 00/03327

A DOCUMENTS CONCIDENTS TO BE DELEVANT		PC1/FR 00/0332/			
C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.					
Calegory	Challon of document, that indicates, miles appropriate or me recent passages				
X	US 5 078 804 A (CHEN WEN S ET AL) 7 January 1992 (1992-01-07) column 2, line 24-67; figures 1-3 column 4, line 47 -column 5, line 46	1,2,6, 10,14			
X	KUSHIYA K ET AL: "APPLICATION OF STACKED ZNO FILMS AS A WINDOW LAYER TO CU(INGA)SE2-BASED THIN-FILM MODULES" JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, PUBLICATION OFFICE JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. TOKYO, JP, vol. 38, no. 7A, July 1999 (1999-07), pages 3997-4001, XP000877719 ISSN: 0021-4922 the whole document	1,2,4,6, 10,14			
A	DEVANEY W E ET AL: "4-CM2 CUINGASE2 BASED SOLAR CELLS" RECORD OF THE PHOTOVOLTAIC SPECIALISTS CONFERENCE, US, NEW YORK, IEEE, vol. CONF. 21, 21 May 1990 (1990-05-21), pages 535-540, XP000480324 the whole document	1,2,6, 10,14			
Α	KUSHIYA K ET AL: "Development of Cu(InGa)Se2 thin-film slar cells with Zn-compound buffer" COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. E.C. PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY CONFERENCE. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE, 23 October 1995 (1995-10-23), XP002092401 the whole document	1,2,6,			
A	EP 0 252 489 A (NUKEM GMBH) 13 January 1988 (1988-01-13)				



Information on patent family members

Intern .iat Application No PCT/FR 00/03327

Tatent accent	blication date	Patent family member(s)		Publication date
EP 0372929 A 13-	06-1990 US JP	4940495 2202068	• •	10-07-1990 10-08-1990
US 5078804 A 07-	01-1992 NON	iE		
EP 0252489 A 13-	01-1988 DE BR JP NO	3704880 8703548 63029410 872879	A	21-01-1988 22-03-1988 08-02-1988 12-01-1988

.

4

.

internationale No

PCT/FR 00/03327 A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE H01L31/0336 H01L31/0224 H01L31/0216 CIB 7 H01L31/032 Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 H01L Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche Base de données électronique consultee au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si realisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, WPI Data, INSPEC, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS no, des revendications visées Identification des documents cités, avec, le cas echéant, l'indication des passages pertinents Catégorie ° 1,2,6, HERMANN A M ET AL: "Low-cost deposition Χ. 10,14 of CuInSe2 (CIS) films for CdS/CIS solar cells" SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, NL, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, vol. 52, no. 3-4, 30 avril 1998 (1998-04-30), pages 355-360, XP004129744 ISSN: 0927-0248 page 356 -page 357 1-4,6,EP 0 372 929 A (MINNESOTA MINING & MFG) χ 10-12 13 juin 1990 (1990-06-13) colonne 2, ligne 34 -colonne 5, ligne 29; figure 1 colonne 8, ligne 4 -colonne 9, ligne 22; revendications 1,5,10 -/--Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents Χĺ ° Catégories spéciales de documents cités: *T* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent ou la théorie constituant la base de l'invention "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international "X" document particulièrement pertinent: l'inven tion revendiquée ne peut ou après cette date être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément *L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) inventive par rappor au document considere solement

Y document particulièrement pertinent: l'inven tion revendiquée
ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive
lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres
documents de même nature, cette combinaison étant évidente
pour une personne du métier O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens document publié avant la date de dépôt international, mais '&' document qui fait partie de la même famille de brevets posterieurement à la date de priorité revendiquée Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 12/04/2001 5 avril 2001 Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorisé Office Européen des Brevets. P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016

1

Visentin, A

Demai Internationale No
PCT/FR 00/03327

C.(suite) D	PCT/FR 00/0332/					
Catégorie °		rtinents no. des revendications visées				
x	US 5 078 804 A (CHEN WEN S ET AL) 7 janvier 1992 (1992-01-07) colonne 2, ligne 24-67; figures 1-3 colonne 4, ligne 47 -colonne 5, ligne 46	1,2,6, 10,14				
x	KUSHIYA K ET AL: "APPLICATION OF STACKED ZNO FILMS AS A WINDOW LAYER TO CU(INGA)SE2-BASED THIN-FILM MODULES" JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, PUBLICATION OFFICE JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. TOKYO, JP, vol. 38, no. 7A, juillet 1999 (1999-07), pages 3997-4001, XP000877719 ISSN: 0021-4922 le document en entier	1,2,4,6, 10,14				
A	DEVANEY W E ET AL: "4-CM2 CUINGASE2 BASED SOLAR CELLS" RECORD OF THE PHOTOVOLTAIC SPECIALISTS CONFERENCE, US, NEW YORK, IEEE, vol. CONF. 21, 21 mai 1990 (1990-05-21), pages 535-540, XP000480324 le document en entier	1,2,6,				
А	KUSHIYA K ET AL: "Development of Cu(InGa)Se2 thin-film slar cells with Zn-compound buffer" COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. E.C. PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY CONFERENCE. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE, 23 octobre 1995 (1995-10-23), XP002092401 le document en entier	1,2,6, 10,14				
Α	EP 0 252 489 A (NUKEM GMBH) 13 janvier 1988 (1988-01-13)					

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Dema. Internationale No
PCT/FR 00/03327

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0372929 A		JS 4940495 A JP 2202068 A	10-07-1990 10-08-1990
US 5078804 A	07-01-1992	AUCUN	
EP 0252489 A	20 02 2000	DE 3704880 A BR 8703548 A JP 63029410 A NO 872879 A	21-01-1988 22-03-1988 08-02-1988 12-01-1988

Formulaire PCT/ISA/210 (annexe familles de brevets) (juillet 1992)

* 1 •